



作品番号：29504990

作品タイトル：無量光院跡

作家：田中 正秋

キャプション：試験水張り

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：岩手県 平泉町

撮影年月日：2013/4/28

学術名：

クレジット表記：(c)OPO / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：5957px × 3976px

印刷サイズ：43.2cm × 28.9cm

データサイズ：15MByte

ファイル形式：JPEG